

(11)Publication number:

10-017686

(43)Date of publication of application: 20.01.1998

(51)Int.CI.

CO8J 5/24 B29C 70/06 H05K 1/03

H05K 3/46

(21)Application number: 08-177988

(71)Applicant: MITSUBISHI GAS CHEM CO INC

(22)Date of filing:

08.07.1996

(72)Inventor: URABE HIROYUKI

NAGAI KEN

OGIMA MASAHIKO **NAGAI JUNICHI**

(54) PREPREG AND LAMINATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a prepreg having a low permittivity, a low dielectric loss tangent, good copper foil peel strength and good heat resistance and a laminate for electrical insulation materials.

SOLUTION: This invention provides a prepreg prepared by impregnating or coating a base with an epoxy resin composition essentially consisting of an epoxy resin having at least two epoxy groups in the molecule, a copolymer resin essentially consisting of an aromatic vinyl compound and maleic anhydride, a phenol compound having two phenolic hydroxyl groups in the molecule and an oligomer of styrene or a substituted styrene and a laminate prepared by using this prepreg. The laminate has excellent permittivity and excellent heat resistance and good copper foil peel strength and is used for electrical insulation materials.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-17686

(43)公開日 平成10年(1998) 1月20日

(51) Int.CL ⁶	饑別配号	庁内整理番号	FI			技術表示	簡所
COBJ 5/24	CFC		C08J	5/24	CFC		
B29C 70/06			H05K	1/03	610T		
H05K 1/03	610			3/46 T		٢	
3/48			B 2 9 C 67/14 G			3	
			審查證求	未聞求	請求項の数7	OL (全 6	頁)
(21)出顯番号	特顏平8-177988		(71)出願人				
					听化学株式会社		
(22)出願日	平成8年(1996)7月8日				F代田区丸の内 2	了目5番2号	
			(72)発明者		*		
				東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦			
•				朱式会社東京工机	內		
<i>.</i>			(72)発明者	永井	麩		
				東京都和	等餘区新宿6丁目	1番1号 三	菱瓦
				斯化学的	朱式会社東京工場	势	
			(72)発明者	交間 1	E彦		
				東京都建	8飾区新宿6丁目	11番1号 三	菱瓦
				斯化学的	村式会社東京工場	内	
						最終質に	続く

(54) 【発明の名称】 ブリプレグ及び積層板

(57)【要約】

【課題】 誘電率及び誘電正接が低く、かつ耐熱性や銅箔ビール強度が良好なブリブレグ、電気絶縁材料用積層板を提供する。

【解決手段】 1分子中に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂(I)、芳香族ビニル化合物と無水マレイン酸とを必須成分としてなる共重合樹脂(II)、1分子中に2個のフェノール性水酸基を有するフェノール化合物(III) およびスチレン或いは置換スチレンの低重合体(I り)を必須成分としてなるエポキシ樹脂組成物を、基材に含浸又は塗工してなるブリブレグ、並びに酸ブリブレグを使用してなる積層板。

【効果】 本発明により、誘電特性、耐熱性に優れ、銅箔ビール強度も良好な電気絶縁材料用積層板が得られた。

【特許讃求の範囲】

【請求項1】 1分子中に2個以上のエポキシ基を有す るエポキシ樹脂(I)、芳香族ピニル化合物と無水マレイ ン酸とを必須成分としてなる共重合樹脂(II)、1分子中 に2個のフェノール性水酸基を有するフェノール化合物 (III) およびスチレン或いは置換スチレンの低重合体(I いを必須成分としてなるエポキシ樹脂組成物を、基材に 含浸又は塗工してなるプリプレグ、

【請求項2】 該共重合樹脂(II)が、スチレンと無水マ が 100~500 mg KOH/g、数平均分子量が 500~5,000 で あり、1分子中に少なくとも1個の酸無水物基を有する 請求項1記載のブリブレグ。

【請求項3】 該フェノール化合物(III) が、ビスフェ ノールA、ピスフェノールFおよびピスフェノール類含 有率が10%以上のノボラック樹脂からなる群から選択さ れた1種以上である請求項1記載のプリプレグ。

【請求項4】 酸低重合体(IV)が、下式(1) に示す構造 単位を有するものである請求項1記載のプリプレグ。 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\$$

(Ptは水素または炭素数 1~5 の飽和脂肪族炭化水素 基、ドはハロゲンあるいは炭素数 1~8 の脂肪族または 芳香族炭化水素基、mは 0~3 の整数、nは 3~10の整 数である。)

【請求項5】 該エポキシ樹脂(I) のエポキシ基量を A、該共軍合樹脂(II)の酸無水物基量をB、該フェノー ル化合物(III) 中のフェノール性水酸基量をCとした時 に、 A:(B+C)=1:(0.3~1.5)である請求項 l 記載のプリ プレグ。

【請求項6】 該低重合体(IV)の配合量が、該エポキシ 樹脂(I) と該共重合樹脂(II)と該フェノール化合物(II I) との総重量に対して、25重量%以下である請求項1 記載のプリプレグ。

【請求項7】 請求項1、2、3、4、5又は6記載の ブリブレグを用いて積層成形してなる低誘電率、低誘電 40 正接、及び高耐熱性の電気絶縁材料用の積層板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、誘電特性に優れ、かつ 耐熱性が良好な樹脂組成物からなる、ブリブレグ、及び 電気絶縁材料用の積層板に関するものである。本発明で 用いる樹脂組成物は、基材への含浸性が良好で、得られ る硬化物の誘電率及び誘電正接が低く、耐熱性や銅箔ビ ール強度が良好なことから、電気絶縁材料用途への使用 に好適である。

【0002】該樹脂組成物を用いた積層板は、優れた誘 電特性を有しており、電子部品の高密度実装に伴なう、 パターンの細密化、信号伝播速度の高速化、高周波信号 の低損失化が可能となることから、ブリント配線板材料 における絶縁層の薄肉化並びに軽量化を違成することが できる。また耐熱性が良好なことから、近年主流になり つつある表面実装といった、基板自体が高温条件にさら される製造工程において、材料の強度を維持し、膨張量 又は収縮量を低減するととが可能であるため、プリント レイン酸からなり、その様成モル比が 9:1~5:5 、酸価 10 配線板材料の製造工程をより安定したものとするととが できる。

[0003]

【従来の技術】電子機器用のブリント配線基板として、 主にエポキシ樹脂を用いた積層板が広く使用されてい る。しかし、電子機器における実装密度の増大に伴うバ ターンの細密化、表面実装方式の定着並びに信号伝播速 度の高速化と取り扱う信号の高周波化に伴い、低誘電率 及び低誘電正接化や、耐熱性の向上が強く要望され、樹 脂組成、基材などの面から種々検討がなされているのが 20 現状である。

【0004】エポキシ樹脂の硬化剤に、スチレンと無水 マレイン酸からなる共重合樹脂を使用できることはよく 知られているが、電気絶縁用積層板材料に適用すると、 基材への含浸性や銅箔ピール強度が不十分なため、実用 化されている事例は見当たらない。この分野の応用例と しては、可とう性エポキシ樹脂と上記共重合樹脂等によ る、可とう性の印刷配線板(特開昭49-10946)、エポキ シ樹脂、上記共重合樹脂、ジシアンジアミドからなる積 層板用組成物 (特開平1-221413) などが挙げられる。

【0005】特開昭49-10946は、可とう性付与のため、 エポキシ希釈剤とアクリルニトリループタジェン共重合 体が必須である。特開平1-221413は、ジシアンジアミド を併用するため、誘電特性の悪化や吸湿耐熱性の低下が 大きく、低誘電率の電気絶縁用積層板材料としては満足 できるものではなかった。本発明者らは、特定のエポキ シ樹脂、上記共重合樹脂、スチレン系低重合体等による ブリブレグ、及び積層板を提案(特願平7-174975)した が、基材への含浸性や誘電特性については実用レベルで はあるものの、銅箔ピール強度に関しては、十分には満 足できるものとは言えなかった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】これまでのエポキシ樹 脂積層板は、通常エポキシ樹脂とアミン系硬化剤を基材 に含浸し、加熱して半硬化させたブリブレグを、積層成 型することにより製造されているが、低誘電率化の要求 及び表面実装のような製造工程の過酷化に対して、満足 できる材料が得られていないのが現状である。また、誘 電特性、耐熱性などの面から、ポリイミド樹脂、ポリテ トラフルオロエチレン樹脂、ポリフェニレンエーテル樹 50 脂などを用いた積層板が提案されているが、価格が高価

で、成型性や加工性が比較的難しいため、民生用途に広 く適用できない状態となっている。これらの状況から、 比較的廉価で、電子部品の高密度化や表面実装に適用可 能な、誘電特性に優れ、かつ耐熱性の良好な積層板が強 く望まれている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は種々検討を 行った結果、エポキシ樹脂に、硬化剤として、芳香族ビ ニル化合物と無水マレイン酸とを必須成分としてなる共 換スチレンの低重合体を併用したエポキシ樹脂組成物 が、基材への含浸性が良好で、酸エポキシ樹脂組成物か ち得られる積層板は、誘電率及び誘電正接が低く、かつ 耐熱性や銅箔ピール強度が良好であることを見い出し、 本発明に至った。

【0008】即ち、本発明は、1分子中に2個以上のエ ポキシ基を有するエポキシ樹脂(I)、芳香族ピニル化合 物と無水マレイン酸とを必須成分としてなる共重合樹脂 (II)、1分子中に2個のフェノール性水酸基を有するフ ンの低重合体(IV)を必須成分としてなるエポキシ樹脂組 成物を、基材に含漫又は塗工してなるブリブレグ、並び に該プリプレグを使用してなる積層板である。

【0009】本発明の好ましい態様は、酸共重合樹脂(I Dが、スチレンと無水マレイン酸からなり、その構成モ ル比が 9:1~5:5、酸価が 100~500 mg KOH/g、数平均 分子量が 500~5,000 であり、1分子中に少なくとも1 個の酸無水物基を有すること、酸フェノール化合物(II D が、ビスフェノールA、ビスフェノールFおよびビ スフェノール類含有率が10%以上のノボラック樹脂から 30 (IV)が、下式(1) に示す構造単位を有するものであると とである。

[0010]

[12]

(R'は水素または炭素数 1~5 の飽和脂肪族炭化水素 基、Rはハロゲンあるいは炭素数 1~8 の脂肪族または 芳香族炭化水素基、mは 0~3 の整数、nは 3~10の整 数である。)

【0011】本発明において、酸エポキシ樹脂(I) のエ ポキシ基量をA、該共重合樹脂(II)の酸無水物基量を B、該フェノール化合物(III) 中のフェノール性水酸基 量をCとした時に、 A:(B+C)=1:(0.3~1.5)であるこ と、酸低重合体(IV)の配合量が、酸エポキシ樹脂(I) と 該共重合樹脂(II)と該フェノール化合物(III) との総重 50 0.8以下の範囲で、好ましくは 0.2~0.6 の範囲であ

量に対して、25重量%以下であることを特徴とするブリ ブレグであり、とれらのブリブレグを用いて積層成形し てなる低誘電率及び低誘電正接で、耐熱性が良好な電気 絶縁材料用積層板である。

【0012】本発明のエポキシ樹脂(I) は、1分子中に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂であれば、 特に限定されるものではなく、代表的な例としては、ビ スフェノールA系、ピスフェノールF系、ピフェニル 系、ノポラック系、多官能フェノール系、ナフタレン 重合樹脂とフェノール化合物を使用し、スチレン又は蹬 10 系、脂環式系、アルコール系などのグリシジルエーテル 及びとれちのハロゲン化物、グリシジルアミン系、グリ シジルエステル系などが挙げられ、1種もしくは2種以 上を適宜混合して使用することが可能である。

【0013】本発明の共重合樹脂(II)は、芳香族ビニル 化合物と無水マレイン酸を必須成分として得られる共重 合樹脂であれば特に限定されるものではなく、芳香族ビ ニル化合物の代表的な例としては、スチレン、αーメチ ルスチレン、ビニルトルエン、ジメチルスチレン、P-te rt-プチルスチレン、クロルスチレン、プロムスチレン ェノール化合物(III) およびスチレン或いは置換スチレ 20 などが挙げられ、1種もしくは2種以上を適宜混合して 使用することも可能である。より好適な樹脂の態様とし ては、スチレンと無水マレイン酸との様成比率(モル) が 9:1~5:5 で、酸価が 100~500 mg KOH/g、数平均分 子量が 500~5.000 で、1分子中に少なくとも1個の酸 無水物基を有する共重合樹脂である。

> 【0014】数平均分子量が500未満では、架橋密度が 低下するため、耐熱性の向上効果が得られず、5,000 を 越えると、ワニスの粘度が増加するため、基材への含浸 及び塗工性が低下する。共量合樹脂(II)の配合量として は、エポキシ基に対する酸無水物基のモル比が0.3~1.2 の範囲で、好ましくは 0.5~1.0 の範囲である。 0.3 未満では誘電特性の向上は少なく、 1.2を超えると未反 応基が多量に残存するため、耐湿性や耐薬品性の低下が 大きくなる。

【0015】本発明のフェノール化合物(III) は、1分 子中に2個のフェノール性水酸基を有する化合物であれ ば特に限定されるものではなく、代表的な例としては、 ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノール S、ピスフェノールAD、ピフェノール、並びにこれら 40 のアルキル化及びハロゲン化物、更に実質的にピスフェ ノール類を含有するノボラック樹脂、例えばフェノール ノボラック、ピスフェノールA ノボラック、並びにこれ らのアルキル化物、1種もしくは2種以上を適宜混合し て使用することも可能であるが、より好適なものとして は、ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノ ール類含有率10%以上(GPC分析による)のノボラッ ク樹脂が挙げられる。

【0016】フェノール化合物(III) の配合量として は、エポキシ基に対するフェノール性水酸基のモル比が

る。フェノール化合物(III) を使用しない場合は、銅箔 ピール強度の向上がなく、0.8 を超えると共重合樹脂 (II)の使用量が減少するため、誘電特性の増加や耐熱 性の低下が大きくなる。

【0017】本発明では、必要に応じ、周知のエポキシ 樹脂硬化剤(酸無水物、アミン化合物など)を、所期の 特性を損なわない範囲において、上記共重合樹脂とフェ ノール化合物と併せて使用することも可能である。本発 明では、該樹脂組成物の硬化速度を適宜調節するために 硬化促進剤を添加することを妨げない。これらは、エボ 10 【0023】本発明において、必要に応じ有機溶剤を使 キシ樹脂の硬化促進剤として一般に用いられているもの であれば、特に限定されない。代表的な例としては、イ ミダゾール類及びその誘導体並びに第3級アミン類など が挙げられる。

【0018】本発明の低重合体(IV)は、スチレン又は置 換スチレンの低重合体であり、上記した式(1) に示した 構造のものであれば特に限定されるものではなく、その 代表例としては、重量平均分子量 300~1,000 程度のス チレン、αーメチルスチレン、ピニルトルエン、ジメチ ルスチレン、P-tert - ブチルスチレン、クロルスチレ ン、プロムスチレン等のオリゴマー及びこれらの共重合 オリゴマーなどが挙げられる。

【0019】重合度が2以下では、該低重合体の沸点が 低くなり、竣工乾燥中の揮散や耐熱性の低下が起とり、 10を超えると分子量が大きくなり、ワニス粘度が増加す るため、含浸及び塗工性が悪化する。本発明において、 該低重合体中に、これら請求範囲外の重合度のスチレン 系化合物が、本発明の効果を損なわない範囲において、 少量含有されることを妨げない。 酸低重合体(IV)は、1 種もしくは2種以上を適宜混合して使用することも可能 30 であり、配合量が25重量%を超えると耐熱性の低下が大 きくなる。

【0020】本発明においては、所期の特性を損なわな い範囲において、該樹脂組成物への熱可塑性樹脂、エラ ストマー、難燃剤、充てん剤などの添加も可能である。 これらは周知であり、一般に使用されているものであれ ば、特に限定はされない。その代表例としては、熱可塑 性樹脂では、ピスフェノールAとエピクロルヒドリンか ちなる線状高分子量エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹 脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、キシレン樹 脂、石油樹脂など、及びそのプロム化物や低重合体など が挙げられる。

【0021】エラストマーの代表的な例としては、ポリ ブタジェン、アクリルニトリル・ブタジェンコポリマ ー、エポキシ変性ポリブタジェン、無水マレイン酸変性 ポリブタジェン、フェノール変性ポリブタジェン、カル ポキシ変性アクリルニトリル・ブタジェンコポリマーな どが挙げられる。

【0022】 難燃剤の代表例としては、ヘキサブロムベ ンゼン、プロム化ポリカーボネートのオリゴマーなどの 50 基材に含浸又は塗工させた後、通常 100~200 ℃の乾燥

ハロゲン系難燃剤、トリクレジルホスフェート、トリス ジクロロブロビルホスフェートなどのリン酸エステル系 難燃剤、酸化アンチモン、水酸化アルミニュウムなどの 無機物難燃剤などが挙げられる。充てん剤の代表的な例 としては、シリカ、マイカ、タルク、ガラス短機維及び **微粉末、中空ガラスなどの無機物粉末、シリコーンパウ** ダー、テトラフルオロエチレン、ポリエチレン、ポリブ ロビレン及びポリフェニレンエーテルなどの有機物粉末 などが挙げられる。・

用するが、その種類としては、酸樹脂組成物と相溶する ものであれば、特に限定されるものではない。その代表 例としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルセ ルソルブ、プロピレングリコールメチルエーテル及びそ のアセテート、トルエン、キシレン、ジメチルホルムア ミドなどが挙げられ、単独もしくは2種以上混合して使 用することが可能で基材への含浸性を重視する場合は、 沸点 120~200 ℃程度の溶剤を、併用することが好適で ある。

【0024】本発明においては、所期の特性を損なわな. い範囲において、該樹脂組成物に対して、紫外線吸収 剤、酸化防止剤、光重合開始剤、蛍光増白剤などの添加 も可能である。これらは周知で一般に使用されるもので あれば、特に限定はされない。その代表的な例として は、ベンゾトリアゾール系などの紫外線吸収剤、ヒンダ ートフェノール系、スチレン化フェノールなどの酸化防 止剤、チオキサントン系などの光重合開始剤、スチルベ ン誘導体などの蛍光増白剤が挙げられる。

【0025】上記の該エポキシ樹脂(I)、該共重合樹脂 (II)、酸フェノール化合物(III) および該低重合体(IV) を必須成分とする樹脂組成物を、基材に含浸又は塗工 し、加熱等によりB-ステージ化して、本発明のブリブ レグを製造する。本発明の基材としては、各種の電気絶 縁材料用積層板に用いられている、周知のものが使用で きる。その材質の代表的な例としては、E、D、S及び Qガラスなどの無機物繊維、ポリイミド、ポリエステル 及びテトラフルオロエチレンなどの有機繊維、及びそれ らの混合物などが挙げられる。

【0026】 これらを用いた基材は、その形状により織 布、不織布、ローピンク、チョブドストランドマット、 サーフェシングマットなどが挙げられるが、材質及び形 状は、目的とする成型物の用途や性能により適宜選択さ れ、必要により単独もしくは、2種類以上の材質及び形 状からの使用が可能である。基材の厚みには特に制限は ないが、通常 0.03~0.5 mm程度を使用し、シランカッ ブリング剤などで表面処理したものや機械的に開繊処理 を施したものは、吸湿耐熱性の面から好適である。

【0027】該基材に対する樹脂組成物の付着量は、乾 爆後のブリブレグの樹脂含有率が20~90重量%であり、

機で1~30分加熱し、半硬化(B-ステージ化)させる 方法などにより、本発明のブリブレグを得る。本発明の 積層板は、前述の本発明のブリブレグを用いて積層成形 してなるものである。具体的には本発明のプリプレグを 適宜、複数枚重ね、所望によりその片面もしくは両面 に、銅やアルミニュウムなどの金属箔を配置した構成 で、積層成形することにより製造する。

【0028】金属箔は、電気絶縁材料用途で用いられて いるものであれば特に制限はなく、成形条件としては、 き、例えば、多段プレス、多段真空プレス、連続成形、 オートクレーブ成形機などを使用し、温度 100~250 °C、圧力 2~100 kg/cm°で、加熱時間0.03~3 時間の範 囲である。また、本発明のプリプレグと内層用配線板と を組合わせ、積層成形することにより、低誘電率、低誘 電正接の絶縁層を有する、多層板を製造することができ る。

[0029]

【実施例】

実施例1

スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(エルフ・アトケ ム製、商品名: SMA1000A、酸価:480 mg KOH/g) 30重量 部をジメチルホルムアミドに溶解後、アルキルフェノー ルノボラックエポキシ樹脂とテトラブロムピスフェノー ルAを反応させたエポキシ樹脂(住友化学製、商品名: LDX4127 、エポキシ当量: 395) 65重量部、ピスフェノ ールA 5重量部、スチレンオリゴマー (ハーキュレス 製、商品名: ピコラステック A75、重量平均分子量: 91 の 5重量部とを混合溶解し、均一なワニスを得た。 【0030】とのワニスをメチルエチルケトンで希釈 後、厚さ 0.1 mm のEガラスクロスに含浸塗工し、 150 ℃で5分加熱乾燥して、樹脂含有量45重量%のプリプレ グを得た。次に、このブリブレグを7枚重ね、35µmの 電解銅箔を上下に配置し、圧力50 kg/cm/、温度 180°C で 100分間プレスを行い、積層板を得た。得られた銅張 積層板の物性測定結果を表1に示した。

【0031】実施例2

・スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(エルフ・アトケ ム製、商品名: SMA3000A、酸価: 285 mg KOH/g) 35重量 部をキシレンに溶解後、テトラプロムビスフェノールA 40 ジグリシジルエーテル (大日本インキ製、商品名:エビ クロン 152、エポキシ当量: 360) 45重量部、クレゾー ルノボラックエポキシ樹脂(住友化学製、商品名: ESCN 220H、エポキシ当量: 212) 10重量部、ビスフェノール F 10重量部、α-メチルスチレンオリゴマー (ハーキ ュレス製、商品名: クリスタレックス 3085 、重量平均 分子量: 664) 10重量部および2-エチルー4-メチルイミ ダゾール 0.03重量部とを混合溶解し、均一なワニスを 得た。とのワニスを使用し、実施例1と同様にして、銅 張積層板を得、この物性測定結果を表1に示した。

【0032】実施例3

スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(エルフ・アトケ ム製、商品名: SMA2000A、酸価: 335 mg KOH/q) 25重量 部をジメチルホルムアミドに溶解後、ブロム化フェノー ルノボラックエボキシ樹脂(日本化薬製、商品名: BREN -S、エポキシ当量: 285) 60重量部、ピスフェノールA 15重量部、スチレンオリゴマー (ハーキュレス製、商 品名: ビコラステックA5、重量平均分子量: 317) 20重 **量部、2-エチルー4-メチルイミダゾール 0.02重量部と** 通常の電気絶縁材料用積層板及び多層板の手法が適用で 10 を混合溶解し、均一なワニスを得た。とのワニスを使用 し、実施例1と同様にして、銅張積層板を得、この物性 測定結果を表1に示した。

【0033】実施例4

スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(SMA3000A) 30重 量部をキシレン化溶解後、テトラブロムピスフェノール Aジグリシジルエーテル (エピクロン 152) 55重量部、 ビスフェノールAジグリシジルエーテル(油化シェルエ ポキシ製、商品名: エピコート 828、エポキシ当量:18 9) 5重量部、ビスフェノールAノボラック (軟化点: 7 20 1°C、水酸基当量: 119、ビスフェノールA含有量: 60 %) 10重量部、α-メチルスチレンオリゴマー (クリス タレックス 3085) 10重量部およびジメチルベンジルア ミン 0.05軍量部とを混合溶解し、均一なワニスを得 た。このワニスを使用し、実施例Ⅰと同様にして、銅張 積層板を得、この物性測定結果を表1に示した。

【0034】実施例5

スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(SMA2000A) 35重 量部をジメチルホルムアミドに溶解後、テトラブロムビ スフェノールAジグリシジルエーテル (エピクロン 15 30 2) 35重量部、ブロム化ビスフェノールA系エポキシ樹 脂(油化シェルエポキシ製、商品名:エピコート 5046 、エポキシ当量: 485) 25重量部、フェノールノボラ ック(軟化点: 55°C、水酸基当量: 102 、ピスフェノー ルF含有量:35%) 5 重量部、スチレンオリゴマー (ピ コラステック A5) 20重量部および2-エチルー4-メチル イミダゾール 0.02重量部とを混合溶解し、均一なワニ スを得た。このワニスを使用し、実施例1と同様にし て、銅張積層板を得、との物性測定結果を表1に示し た。

【0035】比較例1

スチレン-無水マレイン酸共重合樹脂(SMA2000A) 45重 **量部をジメチルホルムアミドに溶解後、テトラブロムビ** スフェノールAジグリシジルエーテル (エピクロン 15 2) 35重量部、プロム化ビスフェノールA系エポキシ樹 脂(エピコート 5046) 20重量部および2-エチルー4-メ チルイミダゾール 0.02重量部とを混合溶解し、均一な ワニスを得た。とのワニスを使用し、実施例1と同様に して、銅張積層板を得、この物性測定結果を表1に示し

50 【0036】比較例2

特開平10-17686

フェノールノボラックとスチレンオリゴマーを使用せず に、ジシアンジアミド1 重量部を用いる以外は、実施例 5と同様にしてワニスを得た。とのワニスを使用し、実 施例1と同様にして、銅張積層板を得、との物性測定結 果を表1に示した。

*スチレンオリゴマー (ピコラステック A5) 30重量部を 比較例1の樹脂系に加え、ワニスを得た。 とのワニスを 使用し、実施例1と同様にして、銅張積層板を得、との 物性測定結果を表1に示した。

[0037]

比較例3

【表1】 実施例 比較例 3 4 銅箔ピール強度で 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.2 1.6 1.0 誘電率 (1MHz) 4.0 4.1 4.2 4.1 4.1 4.3 4.4 4.0 誘電正接 (1MHz) 0.005 0.006 0.007 0.007 0.005 0.010 0.010 0.005 吸湿耐熱性" 0 0 0 0 0 0 X X ガラス転移温度" 200 190 180 185 175 190 180 155

注) *1: 单位 kgf/cm。

*2: D-4/100 処理後 260°Cハンダ浸漬30秒後の外観変化。

〇 : 異常なし ×: ふくれ発生

*3: DMA 法による。単位 ℃。

[0038]

※性に優れ、銅箔ビール強度も良好な性能を示していると

とが明白である。

(発明の効果) 本発明による樹脂組成物からなるプリブ レグを用いた電気絶縁材料用積層板は、誘電特性、耐熱※20

フロントページの続き

東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦 斯化学株式会社東京工場内

(72)発明者 永井 純一